日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 7月18日

REC'D 1 0 SEP 2004

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-276626

[ST. 10/C]:

[JP2003-276626]

出 願
Applicant(s):

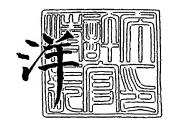
武田薬品工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月26日





【書類名】 特許願 【整理番号】 P-151204 【提出日】 平成15年 7月18日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 B02C 19/06 B65G 53/06 【発明者】 【住所又は居所】 大阪府高槻市松が丘3-30-18 【氏名】 津澤 潤一 【発明者】 【住所又は居所】 奈良県北葛城郡河合町高塚台2-11-7 【氏名】 増田 貴信 【発明者】 【住所又は居所】 兵庫県宝塚市山本南3-1-7-102 【氏名】 木村 敏明 【発明者】 【住所又は居所】 兵庫県神戸市東灘区西岡本6-5-1 【氏名】 上門 俊二 【特許出願人】 【識別番号】 000002934 【氏名又は名称】 武田薬品工業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100087653 【弁理士】 【氏名又は名称】 鈴江 正二 【電話番号】 06-6312-0187 【選任した代理人】 【識別番号】 100121474 【弁理士】 【氏名又は名称】 木村 俊之 【電話番号】 06-6312-0187 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 193678 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 明細書 1 【物件名】 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1

ページ: 1/E

【春類名】特許請求の範囲

【請求項1】

粉体処理装置(1・21)内で粉体を気流に乗せて移動させる粉体の処理方法であって、 粉体が衝突する壁面(12)を、当該粉体の軟化開始温度近傍以上で、且つ粉体の融解温度 よりも低温に加温することを特徴とする、粉体の処理方法。

【請求項2】

上記の粉体が約0.5 MPa以上の引張強度を有する、請求項1に記載の粉体の処理方法。 【請求項3】

上記の粉体の軟化開始温度が約100℃以下である、請求項1または請求項2に記載の 粉体の処理方法。

【請求項4】

上記の粉体が、医薬品、食品、及び化粧品のいずれかの結晶性有機化合物である、請求 項1から3のいずれか1項に記載の粉体の処理方法。

【請求項5】

上記の粉体処理装置(1・21)が、粉体粉砕装置、粉体輸送装置、粉体捕集装置、粉体乾燥装置のいずれかである、請求項1から4のいずれか1項に記載の粉体の処理方法。

【請求項6】

粉体を気流に乗せて移動させる粉体の処理装置であって、

粉体が衝突する壁面(12)に沿って加熱手段(13・29)を設け、この壁面(12)を当該粉体の 軟化開始温度近傍以上で、且つ粉体の融解温度よりも低温に加温することを特徴とする、 粉体の処理装置。

【請求項7】

上記の加熱手段(13・29)を、熱媒体が供給されるジャケットまたは配管路で構成した、 請求項6に記載の粉体の処理装置。

【請求項8】

上記の粉体処理装置(1·21)が、粉体粉砕装置、粉体輸送装置、粉体捕集装置、粉体乾燥装置のいずれかである、請求項6または請求項7に記載の粉体の処理装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】粉体の処理方法および処理装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、医薬品や食品、化粧品などに用いられる粉体の処理方法と処理装置に関し、さらに詳しくは、粉体を気流に乗せて移動させる際に、この粉体が処理装置の壁面に固着することを防止した、処理方法と処理装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、粉体を気流に乗せて移動させる処理方法として、例えば気流式粉砕や気流輸送、 気流乾燥、粉体捕集などの処理方法がある(例えば、特許文献1参照。)。これらの粉体の 処理方法にあっては、装置の壁面に粉体が付着する現象を生じることが知られている。こ の粉体付着が、ファンデルワールス力や静電引力、粉体表面の濡れ等を原因とする、一般 的な凝集付着現象である場合は、予備乾燥、帯電防止、パルスエアーや壁面への衝撃・振 動付与、壁面の表面処理や壁面材質の変更により、比較的容易に付着を防止でき、或いは 付着物を除去することができる。

[0003]

しかしながら、粉体をジェットミル等の気流式粉砕装置で微粒状に粉砕する場合や、例えば15~30m/秒程度の高速で粉体を輸送する場合には、これらの粉体が壁面への衝突によりこの壁面に強固に固着する場合があり、さらにこの固着した粉体上にさらに他の粉体が衝突して固着し、壁面の付着物が成長していく場合がある。

これらの固着物は、壁面への固着力が強く、例えばハンマー等で壁面に強い衝撃や振動を加えても容易に除去できないばかりか、この衝撃により壁面を損傷する惧れもある。

[0004]

上記の粉体がこれらの粉体処理装置の壁面に固着し成長していくと、輸送通路や粉砕室の内部空間が狭くなり、粉砕処理や輸送処理などを適正に実施できなくなる問題がある。特に粉砕装置にあっては、壁面への固着の増加とともに粉砕が不十分となり、処理速度が低下するうえ、粉砕開始直後に比べて粒子径が大きくなったり、未粉砕粒子が増加したりする問題がある。また、上記の付着物が成長したのち壁面から剥がれ落ちると、大きな塊状の異物となって粉体に混入する問題もある。

[0005]

上記の粉体の壁面への固着を防止するため、気流速度を低下させることも考えられる。 しかし、気流速度を低下させるだけでは粉体の壁面への固着を十分に防止できない場合が あり、また、粉体処理の効率が低下するばかりか、粉砕処理などでは粉体を十分に微粒化 できなくなる惧れもある。

[0006]

そこで、従来は、上記の固着物を除去するため、処理装置の運転を停止して分解し、壁面に固着した粉体を適切な洗浄液で溶解洗浄する、メンテナンス作業が行われている。しかしながら、これらのメンテナンス作業は極めて煩雑であるうえ、粉体処理を頻繁に中断する必要があり、処理効率を高めることが容易でなかった。

[0007]

【特許文献1】特開平9-206620号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明は上記の問題点を解消し、粉体を気流に乗せて移動させる際に、この粉体が処理装置の壁面に固着することを防止した、粉体の処理方法と処理装置を提供することを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明は上記課題を解決するために、例えば、本発明の実施の形態を示す図1から図3に基づいて説明すると、次のように構成したものである。

即ち、本発明1は粉体の処理方法に関し、粉体処理装置(1・21)内で粉体を気流に乗せて移動させる粉体の処理方法であって、粉体が衝突する壁面(12)を、当該粉体の軟化開始温度近傍以上で、且つ粉体の融解温度よりも低温に加温することを特徴とする。

[0010]

また、本発明2は粉体の処理装置に関し、粉体を気流に乗せて移動させる粉体の処理装置であって、粉体が衝突する壁面(12)に沿って加熱手段(13・29)を設け、この壁面(12)を当該粉体の軟化開始温度近傍以上で、且つ粉体の融解温度よりも低温に加温することを特徴とする。

[0011]

気流に乗って高速で移動する上記の粉体は、壁面に衝突するとそのエネルギーが変換されて発熱し、粉体の表面が軟化して壁面に付着する。上記の発熱は、この付着した粉体の周囲を流れる気流に奪われるので、そのままでは、上記の軟化した粉体の表面が急速に冷却されて固化し、これにより粉体が壁面に強固に固着すると考えられる。

しかし、本発明では、上記の壁面が粉体の軟化開始温度の近傍以上に加温されているため、上記の粉体の壁面に付着している部分は軟化状態が維持される。しかも、壁面温度は粉体の融解温度よりも低温であり、粉体が溶融したり大きく変形したりすることがない。この結果、この粉体に高速の気流の圧力が加わったり、気流とともに移動する他の粉体が突き当たったりすると、壁面から簡単に剥がれると考えられる。

[0012]

なお、上記の加温温度は粉体の融解温度よりも低温であるので、この加温により粉体が 溶融したり大きく変形したりする惧れはないが、粉体への加温による影響を少なくするため、できるだけ低温に設定するのが好ましい。

[0013]

ここで、上記の粉体の軟化開始温度とは、例えば島津製作所製フローテスタCFT-500型などを用いて、測定装置のセルに粉体を充填したのち、充填層を上部から約4.9 MPaで加圧しながら、昇温速度3℃/minで40℃から300℃に加温した場合に、充填層の体積が減少を開始する温度を言う。また、上記の軟化開始温度の近傍とは、上記の軟化開始温度に対し、±10℃程度の範囲をいう。

[0014]

上記の気流を構成する気体は特定の種類に限定されず、一般的な粉体処理用の気体が用いられ、空気を用いてもよいが、窒素ガスやその他の不活性ガスを用いると粉体に与える影響が少なく、より好ましい。

[0015]

上記の粉体は、特定の形状や粒径のものに限定されないが、軟化開始温度が低いものは 壁面への衝突時の発熱で容易に軟化し易く、また、引張強度が高いものは付着した壁面か ら剥がれ難いことから、これらの粉体に好適である。例えば、約4.9 MPaの加圧下におけ る上記の軟化開始温度が約100℃以下の粉体や、上記の引張強度が約0.5 MPa以上の粉 体は、壁面への付着を生じ易いので、本発明が好適に適用される。

[0016]

なお、上記の引張強度の測定には種々の試験法があるが、ここでは室温下での圧裂引張 試験における引張強度を採用している。具体的には、粉体 $150\,\mathrm{mg}$ を $100\,\mathrm{MPa}$ の加圧で 直径 $8.0\,\mathrm{mm}$ の錠剤状に圧縮成形した成型物を試料とし、ジャーナル オプ ファーマシュ ーティカル サイエンシーズ(Journal of Pharmaceutical Sciences) $59\,\mathrm{\&lengthenergy}$ 87 \sim 691頁に報告されている試験方法に準じて、引張強度が測定される。

[0017]

但し、上記の粉体は、通常、融点が50℃以上のものが用いられ、好ましくは150℃ 以上のように融点が比較的高く、熱に対して安定したものが用いられる。

また、上記の粉体は、特定の分野に用いられる粉体に限定されないが、例えば医薬品や

食品、化粧品などの分野の、結晶性有機化合物に好適である。

なお、上記の粉体が結晶性粉体の場合は、結晶水を有する結晶やその複数種類が混合され或いは混晶化した結晶性粉体も含む。

これらの粉体は、高分子量のものであってもよいが、例えば医薬品や食品、化粧品など に用いられる粉体のように、分子量が1000以下の比較的低分子のものが好ましい。

[0018]

上記の粉体処理装置は、粉体を気流に乗せて移動させる装置であればよく、特定の装置に限定されないが、例えば、気流式粉体粉砕装置や、粉体輸送装置、粉体捕集装置、粉体乾燥装置などが好適であり、気流式粉砕装置としては、ジェットミル等の旋回流型粉砕機や、衝突板粉砕機等の衝突型粉砕機、カウンタージェットミル等の流動層型粉砕機などを挙げることができる。

[0019]

上記の粉体処理装置の壁面に沿って付設される加熱手段は、例えば電気ヒータなど、壁面を所定の温度に加温できるものであればよく、特定の加熱手段に限定されないが、この壁面は高速の気流と接触して冷却されるため、温水や熱水、加熱蒸気などの熱媒体が供給されるジャケットまたは配管路で構成すると、供給熱量が大きく、壁面を所定温度に容易に維持できるので、より好ましい。

【発明の効果】

[0020]

本発明は上記のように構成され作用することから、次の効果を奏する。

粉体が装置の壁面に衝突して壁面に付着しても、この壁面は粉体の軟化開始温度の近傍以上に加温されているため、高速で移動する気流の圧力や、この気流とともに移動する他の粉体の衝突により、壁面から簡単に剥がれてしまい、この粉体が壁面に強固に固着することが防止される。しかも、壁面温度は粉体の融解温度よりも低温であるので、粉体が溶融したり大きく変形したりすることがない。この結果、従来は頻繁に必要とされていた、壁面に固着した粉体を除去するための洗浄処理などが不要となり、メンテナンス作業を簡単にすることができる。また、粉体を乗せる気流速度を低下させることなく長時間の連続運転が可能となるうえ、粉体の処理空間を大きく維持できるので、粉体処理効率を高くすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0021]

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。

図1と図2は本発明を気流式粉体粉砕装置であるジェットミルに適用した第1実施形態を示し、図1はジェットミルの一部破断平面図、図2はジェットミルの一部破断側面図である。

[0022]

図1と図2に示すように、この粉体処理装置であるジェットミル(1)は、有底筒状のミル本体(2)と、その上部に蓋される蓋体(3)とを備え、ミル本体(2)の内部に粉砕室(4)が形成してある。上記のミル本体(2)の周側面には、粉砕室(4)の外周部に向けて粉体を噴射供給する粉体供給ノズル(5)と、高圧窒素ガスを噴射する複数のガス噴射ノズル(6)とが設けてあり、このガス噴射ノズル(6)には窒素ガス供給路(7)が接続してある。

なお、この実施形態ではミル本体の周側面に4個のガス噴射ノズルを設けたが、例えば6個など、任意の個数のガス噴射ノズルを設けることができる。また、このガス噴射ノズルから供給される高圧ガスは、窒素ガスに限定されず、粉体に影響を及ぼさない範囲で空気など他のガスを用いてもよい。

[0023]

上記の粉体供給ノズル(5)には、粉体供給用ホッパー(8)の下部が接続してあり、この 粉体供給用ホッパー(8)の下部に粉体供給用ガス供給路(9)が連結され、このガス供給路 (9)に粉体供給用の窒素ガスが供給される。

また、上記の粉砕室(4)の中央部上方には排気口(10)が形成してあり、この排気口(10)

に排気路(11)が接続してある。

[0024]

上記のミル本体(2)と蓋体(3)の肉壁内には、粉砕室(4)の周囲の壁面(12)に沿って、加熱手段として熱媒体ジャケット(13)が形成してあり、所定温度の加熱蒸気が蒸気供給路(14)から供給され、ジャケット(13)内を通過して蒸気排出路(15)から排出される。

なお、この実施形態では熱媒体として加熱蒸気を用いたが、温水や熱水、油など他の加 熱媒体を用いてもよい。また、加熱手段として電気ヒータなど他の加熱装置を用いること も可能である。

[0025]

次に、上記のジェットミルを用いて粉体を微粒状に粉砕する手順について説明する。 最初に、上記の粉体供給用ホッパー(8)内に粉砕対象となる粉体が収容される。この粉体としては、例えば、軟化開始温度が48℃、融解温度が235℃、引張強度が1.4 MPa であり、粒度が50~数百μmの結晶性粉末医薬品が用いられる。

[0026]

上記の粉体は、粉体供給用ガス供給路(9)に供給される窒素ガスにより粉体供給用ホッパー(8)の下部から取り出され、粉体供給ノズル(5)から粉砕室(4)内へ高速で噴射供給される。この粉砕室(4)内へは、ガス噴射ノズル(6)から高圧窒素ガスが、例えば100~300m/秒の高速度で噴射されており、この窒素ガスによる高速の旋回気流が粉砕室(4)内に形成されている。このため、この粉砕室(4)内へ供給された上記の粉体は、この高速の旋回気流に乗って粉砕室(4)内を移動し、互いに衝突して粉砕される。そして、例えば、数 μ mの粒径に細かく粉砕された微粉末は、上記の排出口(10)から排出路(11)へ窒素ガス流に乗って排出され、粉砕が不十分で粒子径が大きいものは、遠心力で粉砕室(4)の周辺部を移動してさらに粉砕が継続される。

[0027]

上記の粉砕室(4)の壁面(12)に沿って形成された前記のジャケット(13)には、例えば50℃程度に加熱された低圧蒸気が案内してあり、従って、この壁面(12)は粉体の軟化開始温度である48℃よりも僅かに高い温度に加温してある。

[0028]

上記の粉砕処理は、長時間に亘って効率よく良好に実施され、得られた粉体も均一に粉砕されていた。そして粉砕処理を終了したのちジェットミル(1)の蓋体(3)を取り外して粉砕室(4)の内部を確認したところ、この粉砕室(4)の壁面(12)には粉体が全く固着していなかった。

これに対し、上記と比較するため、上記のジャケット(13)への加熱蒸気の供給を停止した以外は同じ条件で同じ種類の粉体を粉砕処理したところ、粉砕効率が徐々に低下し、粉砕終了後にジェットミルの蓋体を取り外して内部を確認したところ、粉砕室の壁面に粉体が強固に固着していた。

[0029]

次に、粉体固着確認用の実験機を作成し、壁面への粉体の固着が防止されることを確認する実験を行った。即ち、この実験機の衝突発生室にジェットノズルから圧縮空気を音速で噴出し、この圧縮空気の気流中に、上記と同じ粉体を供給分散させ、この粉体を分散させた気流を、表面温度が $40\sim60$ ℃に加温された機壁に衝突させた。その後、この実験機の系内を通過した粉体を下流のバッグフィルターにて回収し、空気はフィルターを通して大気中へ放出した。この実験方法により、上記の粉体を約50 g処理したが、上記の衝突機壁の壁面への付着量割合は0 g/m²と、粉体の固着は認められなかった。

[0030]

これに対し、比較対照実験として、上記の衝突機壁の表面温度を室温以下とし、上記と同じ粉体を上記と同様に圧縮空気の気流中に供給分散させ、この気流を上記の機壁に衝突させた。なお、他の条件は上記の実験例と同様とした。その結果、この比較対照実験では、上記の衝突機壁への付着量割合は87.4 g/m²と、粉体の固着が見られた。

[0031]

図3は本発明を気流式輸送装置に適用した第2実施形態を示す、概略構成図である。 図3に示すように、この粉体処理装置である気流式輸送装置(21)は、空気で粉体を輸送 する輸送路(22)を備えており、この輸送路(22)の上流端にエアフィルタ(23)が付設され、 下流端がサイクロン(24)に連結され、このサイクロン(24)に吸引用プロア(25)が接続して

する。そして、上記の輸送路(22)の上流部に粉体供給用ホッパー(26)が接続してあり、また、上記のサイクロン(24)の下部に粉体受取用ホッパー(27)が設けてある。

[0032]

上記の輸送路(22)の屈曲部(28)の周囲と上記のサイクロン(24)の周囲には、それぞれ加熱手段として鋼管からなるスチームトレス(29)が螺旋状に捲きつけてあり、保温材(30)で覆ってある。この各スチームトレス(29)の一端は加熱蒸気供給源(31)に接続してあり、他端にはスチームトラップ(32)が設けてある。

[0033]

次に、上記の気流式輸送装置(21)により、調味料の原料粉末からなる粉体を輸送する場合について説明する。

この輸送される粉体は、例えば、軟化開始温度が61℃で、融解温度が300℃の第1原料と、軟化開始温度が84℃で、融解温度が175℃の第2原料の、等量混合物からなる。但し、本発明では他の種類の粉体を単体で或いは混合して用いてもよいことはいうまでもない。

[0034]

上記の吸引用プロア(25)を駆動すると、その吸引力により空気が輸送路(22)内に上記のエアフィルタ(23)を通して吸引される。この吸引された空気は輸送路(22)内に空気流を形成し、上記のサイクロン(24)に流入して旋回流となったのち、上記の吸引用プロア(25)から大気中に排出される。

[0035]

上記の粉末調味料からなる粉体を上記の粉体供給用ホッパー(26)内に収容しておき、この供給用ホッパー(26)の下部から、粉体を所定量ずつ上記の輸送路(22)内へ供給する。これにより、この粉体は上記の空気流に乗って上記のサイクロン(24)内へ案内される。このときの輸送条件としては、例えば粉体の質量流量比は $10\sim20\,\mathrm{kg-powder/kg-gas}$ に設定され、流速は $15\sim30\,\mathrm{m/}$ 秒に設定される。そして上記のサイクロン(24)に達した粉体は、このサイクロン(24)内で旋回する空気流と分離して落下し、下方に位置する上記の受取用ホッパー(27)内に受け止められて収容される。

[0036]

上記の空気流に乗って移動する粉体は、少なくともその一部が上記の輸送路(22)の屈曲部(28)の内面やサイクロン(24)の内周面に衝突する。しかし、この屈曲部(28)やサイクロン(24)の周壁は、上記のスチームトレス(29)内に案内される加熱蒸気で、粉体の軟化開始温度近傍よりも高い所定温度、例えば100℃程度に加温されている。このため、この部分で壁面に衝突した粉体は速やかに壁面から剥離し、この部分に固着することがない。この結果、上記の粉体輸送は、長時間に亘って効率よく実施することができた。

[0037]

なお、比較のため、上記の加熱蒸気による加温を中止した状態で、それ以外は同じ条件で同じ種類の粉体を空気輸送したところ、上記の屈曲部やサイクロンの内面に粉体が強固に固着し、このため、輸送装置を頻繁に分解し洗浄する必要を生じた。

[0038]

上記の輸送装置は輸送用の気体として空気を用いたが、本発明では窒素ガスなど他の気体をもちいてもよい。また、上記の壁面を加熱する熱媒体として加熱蒸気を用いたが、温水や熱水など他の熱媒体を用いてもよく、さらに加熱手段としては電気ヒータなど他の加熱手段を用いることも可能である。

[0039]

上記の第1実施形態や第2実施形態では、医薬品や食品の粉体を用いたが、本発明に適用される粉体はこれらに限定されず、化粧品の粉体や他の分野に用いられる粉体であって

もよい。

【産業上の利用可能性】

[0040]

本発明は、医薬品や食品、化粧品などの結晶性粉体を取り扱う、気流式の粉体粉砕処理 や粉体輸送処理、粉体捕集処理、粉体乾燥処理などに好適である。しかし、本発明は、粉 体を気流に乗せて移動させる処理であれば、粉体の種類や処理目的、用途がいずれのもの であっても、適用できることはいうまでもない。

【図面の簡単な説明】

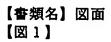
[0041]

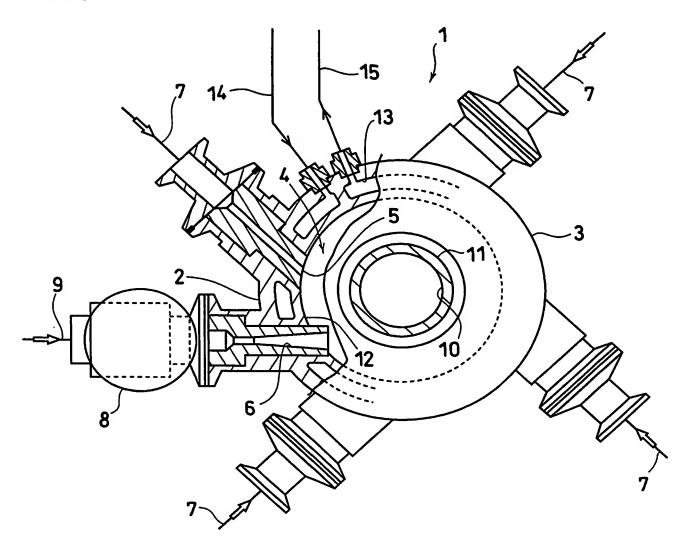
- 【図1】ジェットミルに適用した本発明の第1実施形態を示す、一部破断平面図である。
- 【図2】第1実施形態の、ジェットミルの一部破断側面図である。
- 【図3】気流式輸送装置に適用した本発明の第2実施形態を示す、概略構成図である

【符号の説明】

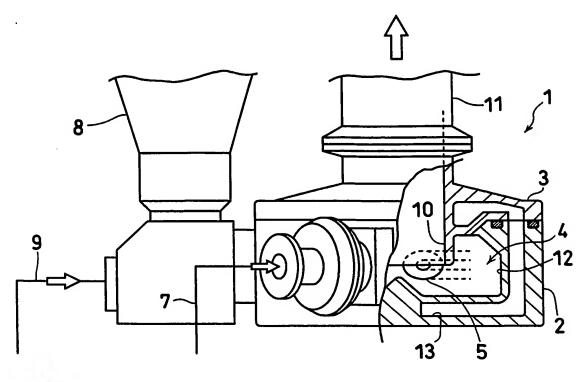
[0042]

- 1…粉体処理装置(ジェットミル)
- 12…壁面
- 13…加熱手段(熱媒体ジャケット)
- 21…粉体処理装置(気流式輸送装置)
- 29…加熱手段(スチームトレス)

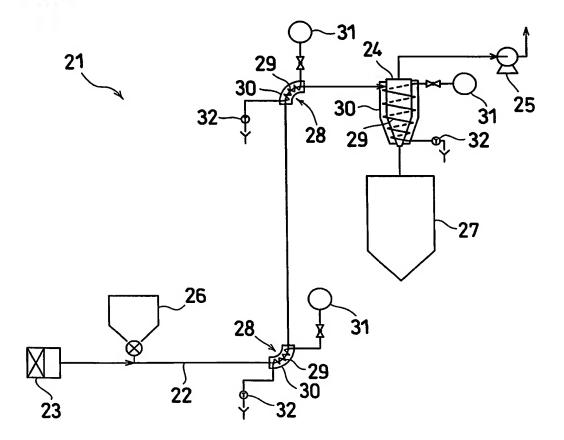








【図3】



ページ: 1/E

【曹頫名】要約曹

【要約】

【課題】粉体を気流に乗せて移動させる際に、この粉体が処理装置の壁面に固着することを防止する。

【解決手段】粉体を気流に乗せて移動させるジェットミルなどの粉体処理装置(1)において、粉体が衝突する壁面(12)に沿って加熱手段(13)を設ける。この加熱手段(13)により、上記の壁面(12)を、その粉体の軟化開始温度近傍以上で、且つ粉体の融解温度よりも低温に加温する。そしてこの粉体処理装置(1)内で粉体を気流に乗せて移動させる。

【選択図】 図1

特願2003-276626

出願人履歴情報

識別番号

[000002934]

1. 変更年月日

1992年 1月22日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

氏 名

武田薬品工業株式会社